

## 最近公開された出願特許

2014年10月1日～2015年9月30日

- 特開2014-184468 アルミニウム材のろう付方法および  
ろう付構造体
- 特開2014-185784 燃焼バーナ、バーナ装置、及び原料粉体加熱  
方法
- 特開2014-185809 サブゼロ処理装置
- 特開2014-189501 凍結保存試料用解凍装置、及び凍結保存試料の  
解凍方法
- 特開2014-188413 光反応容器、光反応容器ユニット、及び酸素  
濃縮装置
- 特開2014-188497 無害化処理装置及び無害化処理方法
- 特開2014-188498 無害化処理装置及び無害化処理方法
- 特開2014-189820 金属微粒子の製造方法、及び金属微粒子
- 特開2014-190285 バイナリー発電装置の運転方法
- 特開2014-190704 燃焼・爆発試験装置
- 特開2014-190871 重酸素水の全有機体炭素の測定方法
- 特開2014-190873 不純物金属のサンプリング方法、及び溶液中  
金属成分の分析方法
- 特開2014-194996 気相成長装置の調整方法
- 特開2014-198323 メタンガスの濃縮方法
- 特開2014-207116 透明導電膜およびその製造方法
- 特開2014-213630 宇宙環境試験装置
- 特開2014-214932 排ガス処理装置
- 特開2014-214933 排ガス処理装置
- 特開2014-215192 計量装置
- 特開2014-222693 気相成長装置および気相成長装置の部材搬送  
方法
- 特開2014-227311 基板の再利用方法及び基板洗浄装置
- 特開2014-231890 低温液化ガス充填装置
- 特開2014-237142 アルミニウム材のろう付け炉及びろう付け方法
- 特開2015-004108 浸炭用雰囲気ガスの生成方法
- 特開2015-004109 浸炭用雰囲気ガス生成装置
- 特開2015-004110 浸炭方法
- 特開2015-004111 浸炭装置
- 特開2015-004384 L N Gモバイルサテライトシステムおよび  
L N Gモバイルサテライトシステムの搬送、  
運用方法
- 特開2015-004416 配管構造
- 特開2015-013772 カーボンナノチューブ分散液作製方法、及び  
カーボンナノチューブ分散液
- 特開2015-013784 セレン化水素混合ガス供給装置
- 特開2015-013829 生体物質の脱水装置及び脱水方法
- 特開2015-014353 漏洩容器運搬装置
- 特開2015-017854 液化ガス燃焼・爆発試験用低温容器及び  
該容器を備えた燃焼・爆発試験装置
- 特開2015-018717 非水電解液二次電池
- 特開2015-018718 非水電解液二次電池
- 特開2015-020107 配向C N T生成用触媒層形成方法
- 特開2015-021175 金属薄膜の製膜方法
- 特開2015-021562 ガス供給システム及びガス供給  
システムの制御方法
- 特開2015-029970 低温反応装置
- 特開2015-030821 複合樹脂粒子及びその製造方法
- 特開2015-032659 気相成長装置のクリーニング方法
- 特開2015-036658 試料ガス中の金属サンプリング方法および  
サンプリング装置
- 特開2015-037134 炭化珪素除去装置、及び炭化珪素除去方法
- 特開2015-038412 燃焼除害装置
- 特開2015-040153 サセプタ、及びサセプタのクリーニング方法
- 特開2015-051893 トリチウム除去装置及びトリチウム除去  
方法
- 特開2015-052420 排気ガス処理システム
- 特開2015-053393 サセプタのクリーニング方法
- 特開2015-055396 凍結方法
- 特開2015-064183 凍結装置
- 特開2015-066586 溶接施工方法及び溶接構造物
- 特開2015-067504 二酸化炭素製造方法、二酸化炭素製造装置、  
及び二酸化炭素製造システム
- 特開2015-068762 タンパク質又はペプチドの解析方法、及び、  
ピリリウム化ペプチド精製濃縮キット
- 特開2015-074576 アンモニア精製装置、及びアンモニア精製  
方法
- 特開2015-074821 気相成長装置の膜厚測定方法
- 特開2015-078147 凍結保存用密閉容器の保持具
- 特開2015-080805 摩擦攪拌接合方法
- 特開2015-080806 摩擦攪拌接合方法
- 特開2015-086413 複合超微粒子の製造方法
- 特開2015-086957 継手及びガス充填装置
- 特開2015-089396 凍結保存装置
- 特開2015-094511 燃焼除害装置
- 特開2015-111073 ガスクロマトグラフ用検出器、ガスクロマト  
グラフ装置及びガス濃度測定方法
- 特開2015-106572 シリコン窒化膜の形成方法及びシリコン  
窒化膜
- 特開2015-114083 空気分離方法及び装置
- 特開2015-117752 低温液化ガス移充填装置
- 特開2015-117916 低温ガス製造装置
- 特開2015-119045 窒化ケイ素含有薄膜の形成方法
- 特開2015-117201 トリイソシアナトシランの精製方法及び  
供給方法
- 特開2015-124919 低温液化ガスの蒸発ガス再液化装置
- 特開2015-124102 ナノカーボン類の酸化処理方法
- 特開2015-129645 酸素濃度測定方法
- 特開2015-129328 サブゼロ処理方法及び装置
- 特開2015-137196 硫化カルボニル製造設備

## 最近公開された出願特許

2014年10月1日～2015年9月30日

- 特開 2015-137400 磁石粉碎装置
- 特開 2015-137739 摺動部用部材およびその製造方法
- 特開 2015-146369 気相成長装置の反応炉の開蓋方法及び気相成長装置
- 特開 2015-149906 細胞シート及び三次元細胞培養体の凍結保存のための緩慢ガラス化方法
- 特開 2015-158257 ガス充填システム、ガス充填方法、および制御装置
- 特開 2015-155717 産業ガスモバイルサテライトシステムおよび産業ガスモバイルサテライトシステムの搬送、運用方法
- 特開 2015-169220 冷却装置の気密構造
- 特開 2015-159772 ヌクレオシド化合物の製造方法および組成物
- 特開 2015-160832 ヌクレオシド化合物の製造方法
- 特開 2015-169234 燃料ガス充填制御装置、燃料ガス充填方法及びコンピュータプログラム
- 特開 2015-169262 燃料ガス充填システム、制御装置、燃料ガス充填方法、制御方法及びコンピュータプログラム
- 特開 2015-169424 空気液化分離装置及び方法
- 特開 2015-167981 亜鉛めっき鋼板の溶接方法

計88件